

開示の要約

非接触パッド洗浄装置

- 5 研磨パッドの研磨面に供給された液体が研磨面上で滞留しにくくして、研磨面の洗浄効果を向上させることができる非接触パッド洗浄装置が開示される。研磨面洗浄装置は、二流体の噴流を噴出する複数の二流体ノズルと、上流側ノズルカバーおよび下流側ノズルカバーを備える。上流側ノズルカバーは、研磨パッドの回転方向において複数の二流体ノズルの上流に配置され、下流側ノズルカバーは、
- 10 研磨パッドの回転方向において複数の二流体ノズルの下流に配置される。研磨面から上流側ノズルカバーの下端までの距離は、研磨面から下流側ノズルカバーの下端までの距離よりも大きい。

図 4